

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN00233869
Autore	Chen, Feng
Titolo	Ion Irradiation of Dielectrics for Photonic Applications / Feng Chen, Hiroshi Amekura, Yuechen Jia
Pubbl/distr/stampa	Singapore, : Springer, 2020
Titolo uniforme	Ion Irradiation of Dielectrics for Photonic Applications
Descrizione fisica	xviii, 290 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone)	Amekura, Hiroshi Jia, Yuechen
Soggetti	00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] 78A60 - Lasers, masers, optical bistability, nonlinear optics [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia